EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER.

58064039

PUBLICATION DATE

16-04-83

APPLICATION DATE

14-10-81

APPLICATION NUMBER

56163938

APPLICANT: YAMAGATA NIPPON DENKI KK:

INVENTOR: YAMADA KOJI;

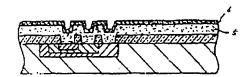
INT.CL.

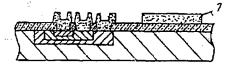
H01L 21/60 H01L 21/88

TITLE

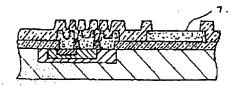
MANUFACTURE OF

SEMICONDUCTOR DEVICE









ABSTRACT :

PURPOSE: To improve the reliability of a semiconductor device under high temperature and high moisture by altering part of an aluminum deposited film to alumina, thereby enabling to use an aluminum having high corrosion resistance for a bonding pad.

CONSTITUTION: When the surface of aluminum is used as an anode in an anodic oxidation method and a voltage of approx. 35V is applied for 10min, a thick alumina 6 is grown. Then, the alumina 6 is removed with an alumina etchant. At this time, the surface 7 of corrosion resistant aluminum is exposed. Subsequently, aluminum 5 is selectively etched, thereby forming aluminum electrode, wirings and bonding pad. Thereafter, an oxidized film growing film, plasma nitrided film or their multilayer protective film is formed as a surface protective film 8 on the electrode, wirings and bonding pad of the aluminum 5. Then, the plasma nitrided film or oxidized film growing film of the bonding pad is removed by a plasma etching or the like. Thus, an aluminum film surface 7 which is hardly dissolved in water due to modification at the time of forming the alumina film is exposed on the surface.

COPYRIGHT: (C) 1983, JPO& Japio

(9) 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭58-64039

⑤Int. Cl.³H 01 L 21/60 21/88

識別記号

庁内整理番号 6819-5F 6810-5F 砂公開 昭和58年(1983) 4月16日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

69半導体装置の製造方法

②特 願 昭56-163938

②出 願 昭56(1981)10月14日

@発 明 者 山田耕司

山形市北町四丁目12番12号山形 日本電気株式会社内

⑪出 願 人 山形日本電気株式会社

山形市北町四丁目12番12号

個代 理 人 弁理士 内原晋

明 総 書

発明の名称
 半導体装置の製造方法

2. 特許請求の範囲

半導体基板の一要面上にアルミニウム被膜を形成した後、アルミニウム被膜の表面の一部をアルミナ化する工程と、前配アルミニウムを用いて電極。配線。ポンディングパッド等を形成する工程と、前配アルミナを少なくとも前配ポンディングパッドに相当する部分で除去する工程とを含むことを特徴とする半導体装置の製造方法。

3. 発明の幹細な説明

本発明はアルミニウムを用い耐食性の高い電極 構造を有する半導体装置の製造方法に関するもの である。

従来、IC(集積回路)等に使用されているアルミを用いた電極配線上の表面保護方法には、電

極形成工程においてアルミニウム蒸着径配線及び 電極ペターンを形成し、酸化镁成長。プラズマ窒 化膜成長等及びそれらの多層保護膜を形成する方 法がある。ところが実際にはペレット内の業子と ポンディングワイヤーを接続するためのポンディ ングパッド都を形成するため、表面保護能を選択 的に除去するので、ペレット吸面を表面保護膜で 保護しても、ポンディングパッド部にかいては配 線や電板のアルミニウム表面が重出する。次に配 銀ヤ電極のポンディングパッド部のアルミニウム とポンディングワイヤーの一端とを姿貌し、ポン ディングワイヤーの他端とリードフレームとを接 続させる。次化ペレット及びポンディングワイヤ ーモモールド樹脂で封入する。ところが、ポンデ ィングワイヤー及びモールド樹脂との間隙を通り、 外気の水蒸気が侵入し、ペレットに形成したポン ディングパッド部のアルミニウムを腐食させる現 象が発生する。そのポンディングパッドに用いて いる高純度のアルミニウムは外気の水蒸気に対し 耐食性が悪いため短時間でペレット内のアルミニ

ウムの配線とポンディングパッドとの間のアルミ ニウムが腐食し、断線すると言う欠点があった。

本発明の目的は、外部から侵入する水蒸気によ って電伍や配線の断線のない半導体装置の製造方 法を提供するととにある。

との発明は、ペレットの集子部を形成後高純度 のアルミニウムを蒸着した後、電極や配線形成工 程以前に一旦アルミニウム製面を陽極酸化法を用 「いてアルミナ化し、アルミナとアルミニゥム界面 近傍のアルミニウムを変質させた後、アルミナを 除去し、次いでアルミニウムの電極配線及びポン ディングパッドを形成した後、衷面保護膜である 気相成長酸化摄,プラズマ窒化膜等を形成し、水 ンディングパッド部の袋面保護膜を除去し、形成 されたポンディングパッドの無出したアルミニゥ ムの耐食性を向上させる。

本発明によれば、ペレットをモールド側脂に封 入後、モールド樹脂を通り浸入してくる外気の水 蒸気によりポンディングパッド部のアルミニウム の腐食による回路配線の断線を防ぐことができる。

まず、第1図に示すように、シリコン基板1上 に必要なトランジスタ等の素子 2 を不純物拡散等 によって形成する。 次に、シリコン基板1の製面 上のフィールド酸化膜3に、各素子毎にコンタク

次に、この発明を図面にもとづいて、より詳細に

脱明する。

ト窓4をあける。その表面に蒸着法を用いてアル ミニウム蒸着襲5を形成する。

次に铒2図に示すように、陽極酸化法によりて ルミニウムの表面をエチレングリコールとホウ酸 アンモニウム水溶液が1:3の混合液を電解液と して用い、アルミニウム袋面を陽極とし約35V で10分間電圧を印加するとアルミニウムの製面 は約2000~3000 A程度の腹厚のアルミナ 6 が成長する。何様にして2.5%シュウ酸水溶液を 用いて約10Vで10分印加しても同様のアルミ ナ6が得られる。

次に、第3回において、ファ酸、硫酸、純水の 比率が1:10:100で混合したアルミナエッ チング液でそのアルミナ 6を除去する。との時、

アルミナ6とアルミニウム5界面近倍のアルミニ ウム5はアルミナエッチング液及び水に対し酔け にくいアルミニウム材質に変質しており、耐食性 アルミニウム表面7があらわれる。次に、フォド リソグラフィ法を用いてアルミニウム5を選択エ ッチングして、アルミニウムの電極や配額及び水 ンディングパッドを形成する。

次に、第4図に示すように、アルミニウム5に よる電極や配線およびポンディングパッド上に表 面保護護8としての酸化饃成長饃又はプラズマ窒 化模又はそれらの多層保護襲を形成する。次に、 第5図に示すように、ポンディングパッド部のア ルミニウム5を表面に出すためにポンディングパ ッド部のプラズマ強化膜又は酸化膜成長膜をプラ ズマエッチング法及びファ酸によるエッチング等 により除去する。との結果、アルミナ鸌形成時に 変質し水に溶けにくくなったアルミ装面 7 が設面 に出る。

との様にして、製造したウェハーをペレッタイ ズ工程で個々のペレット13に破断・分離した後、 第6図に示すよりに、耐食性の高いポンディング パッド9のアルミ表面にポンディングワイヤー10 の一端をつけ、その反対側はリードフレーム11 に接続する。 次にモールド樹脂 1 2 でペレット 13, ポンディングワイヤー10及びリードフレ - 411の先端郎を封入する。...

従来の製造方法により完成した集積回路製品は 高温多湿下で故障することがあるため、加速試験 を行ない破壊させると、ポンディングワイヤーと モールド樹脂との間隙を通り外気の水蒸気が浸入 しポンディングパッド部のアルミニウムを群解さ せることがある。この時、本発明の製造方法によ れば、アルミニウムのポンディングパッド部の表 面に腐食速度の選いアルミ材質があるため、上記 条件下でもアルミニウム袋面は溶解しない為破壊 に至る時間が長くなる。アルミニウム表面をアル **ミナにし、その界面近傍のアルミニウムの耐食性** を高めた後、アルミニウム配線のパターニングを し、酸化膜成長、ブラズマ窒化膜成長をする本発 明の製造方法は、従来方法である高純度のアルミ

ニウムの蒸着裏を用いてアルミニウムの電極や配線のパターニングをし、酸化膜成長、ブラズマ窟化膜成長をする製造方法に対し、モールド樹脂對入後の高温多優下で1.6~2.0倍の寿命を得ることができる。尚、この発明によりポンディングパッド部のアルミニウムとポンディングワイヤーの接着が弱くなり、他の不良を発生させる現象は発生していないので、電気的特性上及び信頼性上は問題ない。

なお、以上は本発明の一実施例を述べたが、アルミナとアルミニウムとの界面近傍のアルミニウムの変質によるアルミニウムの耐食性を向上させる効果を明らかにするため、本発明ではアルミニウム要面をアルミナ化し、次いてそのアルミナを除去したが、そのアルミナを除去せず、アルミナの上に直接要面保護薬を形成し、ポンディングパッド部と形成し、ポンディングパッド部以外のペレット要面は酸化成是薬、ブラズマ強化酸及びその多層保護薬を用

いて表面保護を行なったが、との外ポリイミド膜 等の保護膜も用いることができる。また、ポンデ ィングパッド部以外は袋面保護獏を用いてペレッ トの表面保護を行なったが、ポンディングパッド 部以外の表面保護護を必要としないペレットには アルミニウム表面を一部アルミナ化しそのアルミ ナを除去した後電框や配線,ポンディングパッド 郎苺のパメーニングをし、とのようにして表面保 護護を形成しなくとも同様の効果が得られる。ま た。蒸棄材料として高純度アルミニウムを用いた が、アルミニウムに他の金属を含んだ、例えば AL-Cu,AL-S! , 等の材料を用いて、ア ルミニウムをアルミナ化しても同様の効果が得ら れる。また、本発明に用いた製造方法は集積回路 以外のトランジスタ等の半導体装置にも充分応用 できる。

以上述べた様に本発明によれば、アルミニウム 蒸着膜を一部アルミナに変更することにより耐食 性の高いアルミニウムをポンディングパッドに用 いることができ、半導体製品の高温多湿下の信頼

性を向上させる効果がある。

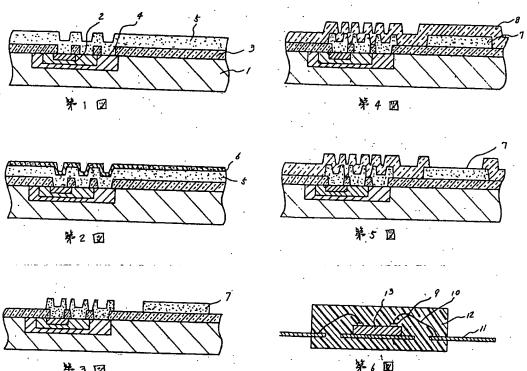
4. 図面の簡単な説明

第1図から第5図は本発明の一実施例の製造工程を順次説明するための断面図、第6図は本発明の一実施例により製造された製品の組立後の断面図である。

1 ……シリコン基板、2 ……業子、3 ……フィールド酸化膜、4 ……コンダクト窓、5 ……アルミニウム滋着膜、6 ……アルミナ、7 ……耐食性アルミニウム袋面、8 ……装面保護袋、9 ……ポンディングパッド、10 ……ポンディングワイヤー、11 ……リードフレーム、12 ……モールド 傾脂。

代理人 弁理士 内 原





This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

| BLACK BORDERS
| IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
| FADED TEXT OR DRAWING
| BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
| SKEWED/SLANTED IMAGES
| COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
| GRAY SCALE DOCUMENTS
| LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
| REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
| OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.